# アルミニウムの腐食のおはなし その2

The Fundamentals of Corrosion of Aluminum  ${\rm I\!I}$ 

兒島洋一 Yoichi Kojima

# 1. はじめに

前報<sup>1)</sup>の5.おわりにで持ち越した課題の1つに答えた い。本稿では、アルミニウム(Al)合金が、他の耐食性不 動態化合金と比べて著しく卑な局部腐食臨界電位をもつ ことによる、局部腐食挙動の特徴について解説する。

### 2. 局部腐食の発生と成長

#### 2.1 卑な臨界電位

1000系および3000系A1合金に関する25℃における 孔食電位およびすきま腐食電位 (*E*<sub>PIT</sub> および*E*<sub>CREV</sub>)の塩 化物イオン (Cl<sup>-</sup>) 濃度依存性<sup>2)</sup>を, SUS304ステンレス鋼 (304鋼)のそれら<sup>3)</sup>とともに図1に示す。同図中の破線 ③および④はそれぞれpH=3および7における水素電極 反応 (H+/H<sub>2</sub>)の平衡電位, 6)はpH=7における酸素電極 反応 (O<sub>2</sub>/OH<sup>-</sup>)の平衡電位で,これらは電極電位 - pH図 4)における③線および⑤線による。pH=3は成長性食孔 内溶液のpHに近い値である。Al合金の臨界電位と304 鋼のそれらとには大きな開きがあり、EPITでは1 V以上 に及んでいる。ここで注目したいのは、304鋼の各臨界 電位が認および@より完全に貴なのに対して、Al合金で はECREVは認および@より完全に卑, EPIT はほぼ? より 卑,海水程度のCl-濃度であれば@より卑になっている ことである。このことは、常温においては、304鋼の局 部腐食の少なくとも発生に関しては、そのときのカソー ド反応を溶存酸素 (O<sub>2</sub>) 還元のみに頼らざるをえないの に対して、Al合金では、食孔および腐食すきま内面か らの,条件によっては自由表面からの水素(H<sub>2</sub>)発生も, 局部腐食の発生および成長に寄与しうることを示して いる。

### 2.2 孔食の発生

JIS 1100 相当の99%Alの5%塩化ナトリウム (NaCl) 水溶液中で測定したアノード・カソード分極曲線を図2a に示す。分極曲線については,前報<sup>1)</sup>で模式的に解説し たが,図2a中の実測電流は,アノード反応として金属Al のAl<sup>3+</sup>への酸化,カソード反応として水(H<sub>2</sub>O)のH<sub>2</sub>へ の還元および溶存O<sub>2</sub>のOH<sup>-</sup>への還元の3つの反応を内 容としている。この金属Alの酸化電流は、さらに不動 態保持電流および孔食による腐食電流に分けることがで きる。これらの各反応による電流を、模式的に**図2b**に 示した。図2aのアノード分極曲線の測定液は、液中に窒 素(N<sub>2</sub>)ガスを吹き込んで、大気からの溶存O<sub>2</sub>を追い出 す脱気を施し、溶存O<sub>2</sub>還元電流を抑えている。カソー ド分極曲線の測定液は大気飽和のままである。脱気に よって溶存O<sub>2</sub>濃度を抑えたのと同様に、測定系から水 溶液のH<sub>2</sub>Oおよび電極の金属元素そのものを取り除く ことはできないため、また各反応の起こる電位域には重



図1 AI合金およびステンレス鋼の孔食電位・すきま腐食電 位の塩化物濃度依存性

Fig.1 Chloride concentration dependence of the pitting potential and crevice corrosion potential for aluminum alloy and stainless steel.



図2 99%AI合金の5%NaCI水溶液中におけるアノード・カ ソード分極曲線の測定例(a),および各アノード・カ ソード反応の内部分極曲線の模式図

Fig.2 Typical anodic and cathodic polarization curves obtained for 99% aluminum alloy in 5% aqueous solution of NaCl (a), and schematic illustration of internal polarization curve for each anodic and cathodic reaction (b).

なりがあるため,図2bに示した各反応の電流をそれぞれ 個別に実測することはできない。またアノード電流とカ ソード電流とは、電極と溶液との界面を基準とした方向 がちがうため、これらがともに流れる電位域では相殺さ れる。こうしてこれら図2b中の各電流の代数和がAl合 金電極の外部に取り出されて図2aのごとく実測される。 これを外部分極曲線とよぶ。これに対し、図2bに示した 各単一電極反応の速度を反映したものを内部分極曲線と よぶ。ここで、溶存O2還元電流に電位依存性がないのは、 反応速度が、O2分子の沖合溶液から界面への拡散律速下 にあるためである。

図2a中のアノード分極曲線より、 $E_{PIT}$ は – 500 mVで ある。大気飽和5%NaCl水溶液中では孔食が起こり、そ のときの腐食電位 ( $E_{CORR}$ )は $E_{PIT}$ 付近にある。カソード 分極曲線より、この $E_{CORR}$ における主なカソード反応は、 H<sub>2</sub>発生ではなく溶存O<sub>2</sub>還元である。2.1で述べた平衡電 位からはAl合金の $E_{PIT}$ でH<sub>2</sub>発生が起こりうる。しかし、 金属Alの自由表面からのH<sub>2</sub>発生には大きな過電圧が必 要で、カソード分極曲線でH<sub>2</sub>発生電流が実測されるの は④よりかなり卑な電位からになる。アノード分極曲線 の測定時のように外部電流を付加しないで、自然浸漬状 態において孔食が発生するためには、アノード反応とカ ソード反応とが速度的にバランスして決まる自然電位が、  $E_{PIT}$ より貴にならねばならない。このような自然電位貴 化のためのカソード反応としては、分極曲線を図2に示 した中性環境では、溶存O<sub>2</sub>還元が必須である。

# 2.3 自己触媒的成長

Al合金の孔食成長に関しては、"自己触媒的に成長する"という記述がよく見受けられる。その元をたどるとWranglenモデル<sup>5)</sup>に行きつく。不動態化金属表面の孔

食の発生と成長の一般的機構については前報1)で述べた が、Al合金に関するWranglenモデルでは、この一般的 機構に食孔内面からのH2発生がカソード反応として加 わっている。他の不動態化金属に関しては自己触媒的と いう表現の使われないことからは、この食孔内H2発生 が表現の由来とも推察される。すなわち、成長性孔食の 食孔内溶液は、前報1)でも述べたごとく低pH・高Cl-濃 度環境となり、食孔内表面の脱不動態化を維持する。こ れと同時に,酸性化に伴う水素電極電位の図1中に@で 示した電位への貴化と、脱不動態化した食孔内表面の水 素過電圧の低下とにより,自由表面上では図2aに示した ごとく起こりにくかったH2発生が、食孔内表面で起こ るようになる。こうして、カソード反応として自由表面 上における溶存O2還元に、食孔内H2発生を加えて孔食 が成長するという因果機構である。上述のような自己 触媒作用の様子を図3に模式的に示した。Al合金をE<sub>PIT</sub> より貴な電位に保持すると、孔食によるアノード電流が 実測されながらも、試料表面からはH2泡が発生してく るのが目視できる。Scullyらは、NaCl水溶液にリン酸水 素ナトリウム (Na<sub>2</sub>H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>)を添加した溶液中で, Al合金 電極をアノード分極してその表面上に1つの孔食を生成 させ、このときのアノード電流と食孔内からのH2泡生成 過程とを対応させ、H2発生が食孔内からのものであるこ とを確認した<sup>6)</sup>。このときの電流の経時変化とH<sub>2</sub>泡生成 過程の模式図を図4に示す。H2泡の成長にともなう食孔 内液量の減少にしたがって電流は減少し(A),H2泡の液 中への浮遊と同時に食孔内に液が満たされ大きな電流が 流れる(B)というものである。

このような食孔内H<sub>2</sub>発生反応速度の全Al溶解反応 速度への寄与率の定量的扱いとなると話は難しくなる。 Kaescheは弱アルカリNaCl水溶液環境中における半球 状食孔について10%と見積もっている7)。Songらは, AI合金と同様にE<sub>CORR</sub>の卑なマグネシウム(Mg)合金 について,弱アルカリNaCl水溶液環境中アノード分極



図3 孔食の自己触媒的成長の模式図 Fig.3 Schematic illustration for self-catalytic growth of pitting corrosion.



図4 単一食孔からの電流と食孔内からの水素泡発生 Fig.4 Corrosion current obtained from single corrosion pit and shematic illustration for hydrogen bubble generation from the corrosion pit.

下でのMg溶解量とこのときのH2発生量との関係を定 量的に調べ、H2発生量の全Mg溶解量に対する寄与率と して100%近い値を得ている<sup>8)</sup>。これにならい、Al合金 を5%NaCl水溶液中で定電流アノード溶解し、このとき に発生したH<sub>2</sub>を捕集した<sup>9)</sup>。JIS 1100相当の99%Al合 金に1~10 mA/cm<sup>2</sup>のアノード電流を付加した場合の 寄与率は約10%でKaescheの見積りに近い。同じ実験 を99%Al合金に2%Znを添加し、EPITを約0.2 V卑にし た合金でおこなうと、その寄与率は50~80%と大きくな る。ここまでくると、文字どうり自己触媒的に成長して いるといえる。このような $E_{\text{PIT}}$  ( $\Rightarrow E_{\text{CORR}}$ )のちがいのほ かに、食孔内溶解新生面に現れる晶・析出物および再析 出金属、食孔の幾何学的形状などが寄与率には影響を与 える。Al合金のアノード分極下でのH2発生は、腐食表 面からの場合の他に, 陽極酸化処理時の表面からも観察 される。その原因として、陽極酸化時にはAl3+のほかに 1価のAl+も生成し、これがH<sub>2</sub>Oを還元してH<sub>2</sub>が発生す るなどの説がある10)。

### 2.4 すきま腐食感受性

自己触媒作用はすきま腐食にも影響を与える。一般 的に,不動態化金属におけるすきま腐食では,アノード とカソードとの場所的分離がその発生と成長の大前提と なっていると前報<sup>1)</sup>で述べた。そのためステンレス鋼や チタン (Ti) 合金では閉塞度の大きい,フランジやボルト ナット部などの密着すきまですきま腐食感受性が大きく なる。その一方,Al合金では必ずしも構造的閉塞度とす きま腐食感受性とが対応せず,密着すきまではかえって すきま腐食の成長しにくい場合がある。またすきま腐食 感受性の大きいJIS 2014やJIS 7075などはすきま間距離 が0.9 mm程度でもおきる<sup>11)</sup>。図1に示した如く $E_{CREV}$ は $E_{PIT}$ より卑であることから,すきま腐食を起こしてい るときの $E_{CORR}$ は孔食のそれより卑で,カソード反応で あるH<sub>2</sub>発生はより起こりやすく,腐食すきま内面の自 己触媒作用の寄与が大きくなりやすいことが一因と考え られる。

# 3. おわりに

腐食防食技術解説書の多くで,基礎的事項の説明に鉄・ ステンレス鋼などに関する現象が多用されている。Al 合金に関しては,その腐食挙動が非常に多様かつ複雑で あることから,基礎的説明には不向きなのも事実であり, 典型的な事例解説にとどまりがちである。そのすきまを 埋めるのに役立てばと願いながら,本号でも大方のご批 判を請うしだいである。

#### 参考文献

- 1) 兒島洋一: Furukawa-Sky Review, 2 (2006), 62.
- 2) S. Furuya and N. Soga : Corrosion, 46 (1990), 989.
- 3) 腐食防食協会編:材料環境学入門,丸善,(1993),30.
- 4) M. Pourbaix : Atlas of Electrochemical Equilibrium in Aqueous Solutions, Pergamon Press, (1966).
- 5) W. Hubner and G. Wranglen: Current Corrosion Research in Scandinavia, Keskusliitto: Helsinki, (1965), 59. G. Wranglen: An Introduction to Corrosion and Protection of Metals, 吉沢四郎他訳 金属の腐食防食序論, 化学同人, (1973), 96.
- 6) W. J. Rudd and J. C. Scully : Corros. Sci., 20 (1980), 611.
- 7) H. Kaesche : Metallic Corrosion, NACE, (1985), 340.
- 8) G. Song et al.: Corros. Sci., **39** (1997), 855.
- 9) 兒島洋一:未発表.
- 10) H. H. Uhlig and R. W. Revie : Corrosion and Corrosion Control 3<sup>rd</sup> ed., John Wiley & Sons, (1985), 341. 岡本剛他監 訳 腐食反応とその制御第3版, 産業図書, (1989), 348.
- 11) 増子曻,柴田俊夫,当摩建:アルミニウムの腐食・防食技術, 軽金属学会,(1985),20.



兒島 洋一 (Yoichi Kojima, Ph. D) 技術研究所